

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	光集積化ナノ計測システム 技術調査専門委員会 (E 準部門) 【マイクロシ・センサシステム技術委員会】	委員会での調査・検討項目の 概要, 委員長のメッセージ等 (100 字程度)	
設置期間	平成 17 年 1 月 ~ 平成 18 年 12 月	今後、急速な展開をみせると 予測される、小型距離センサ、 生体センサ、無侵襲光計測装 置などの光集積化計測システ ム開発において、何が製品化 の障害になっているのかを調 査検討すると同時に、MEMS に適した製品応用の提示を目 指します。技術専門ではなく 製品化について関心のある方 も大歓迎いたします。	
委員長名 (所属)	澤田廉士 (九州大学)		
委員会開催頻度	4 回 / 年		
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)		佐々木実 (東北大学)
	電話		022-217-6965
	FAX		022-217-6963
	E-mail ア ドレス	sasaki@hane.mech.tohoku.ac.jp	
応募いただきたい方の専門分野, 経験など	MEMS 技術を応用した、光を利用 したナノ計測、光集積化計測システ ム等に関心のある方。		
応募締切	平成 17 年 6 月 30 日		